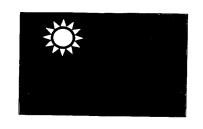
es es es es



# 中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元 2003 年 03 月 18 日

Application Date

申 請 案 號: 092105867

Application No.

申 請 人: 日月光半導體製造股份有限公司

Applicant(s)

S



**最** 

Director General

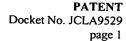


發文日期: 西元 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_ 日

Issue Date

發文字號: 09220688860

Serial No.





# IN THE UNITED STATE PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of : SU TAO et al.

Application No.

: 10/603,957

Filed

: June 24,2003

For

: MICROSYSTEM PACKAGE STRUCTURE

Certificate of Mailing

I hereby certify that this correspondence and all marked attachments are being deposited with the United States Postal Service as certified first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O.BOX 1450, Alexandria VA 22313-1450, on

September 18, 2003

(Date)

liawei Huang, Reg. No. 43/330

Examiner

COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. BOX 1450 **ALEXANDRIA, VA 22313-1450** 

Sir:

Transmitted herewith is a certified copy of Taiwan Application No. 92105867 filed on March 18, 2003.

A return prepaid postcard is also included herewith.

It is believed no fee is due. However, the Commissioner is authorized to charge any fees required, including any fees for additional extension of time, or credit overpayment to Deposit Account No. 50-0710 (Order No. JCLA9529).

Date: 9/18/2003

Registration No. 43,330

Please send future correspondence to:

J. C. Patents 4 Venture, Suite 250 Irvine, California 92618

Tel: (949) 660-0761

申請日期:	IPC分類	:	1
申請案號:			

(以上各權	由本局填充	發明 專利說明書
_	中文	微系統封裝結構
發明名稱	英文	Package structure for a microsystem
		1. 陶恕 2. 余國寵
. =	姓 名 (英文)	1. Tao , Su 2. Kuo-Chung Yee
發明人 (共5人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW
-	住居所 (中 文)	1. 高雄市左營區崇實新村72之2號 2. 台北市文山區木新路3段172巷2弄7號3樓
	住居所 (英 文)	1. No. 72-2, Tsungshih Hsin-tsun, Tsoying Chu, Kaohsiung, Taiwan, R.O.C. 2.3F1., No. 7, Alley 2, Lane 172, Sec. 3, Mushin Rd., Wenshan Chiu,
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 日月光半導體製造股份有限公司
	名稱或 ] 姓 名 (英文)	I.Advanced Semiconductor Engineering, Inc.
=	國籍(中英文)	1. 中華民國 TW
申請人(共1人)	(宮兼所)	. 高雄市楠梓加工出口區經三路26號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 1 (營業所) (英 文)	.26, Chin 3rd. Rd., 811, Nantze Export Processing Zone, Kaohsiung, Taiwan, R.O.C.
	代表人(中文)	. 張虔生
	代表人 (英文)	.Chien-Sheng Chang





申請日期	:	IPC分類
申請案號	:	
(以上各欄	由本局填記	發明專利說明書
_	中文	
發明名稱	英文	
	姓名(中文)	3. 高仁傑 4. 陳智龍
· -	姓名(英文)	3. Jen-Chieh Kao 4. Chih-Lung Chen
發明人 (共5人)	國 籍 (中英文)	3. 中華民國 TW 4. 中華民國 TW
-		3. 高雄市苓雅區德安街7巷5號5樓之1 4. 高雄縣鳳山市新泰街6號5樓
	住居所 (英 文) <sub>4</sub>	8.5Fl1, No. 5, Lane 7, Dean St., Lingya Chiu, Kaohsiung, Taiwan 802, R.O.C. 1.5Fl., No. 6, Shintai St., Fengshan City, Kaohsiung, Taiwan 830,
	名稱或 姓 名 (中文)	R. O. C.
	名稱或 姓 名 (英文)	
三、申請人	國籍(中英文)	
(共1人)	住居所(營業所)	
	住居所(營業所)	
	代表人(中文)	
	代表人(英文)	



95291WE ntd

申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各概	由本局填	發明專利說明書
_	中文	
、 發明名稱	英文	
•	姓 名(中文)	5. 廖祥忠
· =	姓 名 (英文)	5.Hsing-Jung Liau
發明人 (共5人)		5. 中華民國 TW
•	住居所 (中 文)	5. 高雄市楠梓區後勁東路97號
	住居所 (英 文)	5.No. 97, Houjing E. Rd., Nantz Chiu, Kaohsiung, Taiwan 811, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	
	名稱或 姓 名 (英文)	
三申請人	図籍(中英文)	
(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	
	住居所 (營業所) (英 文)	
	代表人 (中文)	
	代表人 (英文)	
	NIN RUSENTHOD	HOWE TOWART IN



9529tmt btq

#### 四、中文發明摘要 (發明名稱:微系統封裝結構)

一種微系統封裝結構,包括一基板、一晶片、一墊 塊、一承載基板、一微型機構、多個導線、一環狀體及一 透明基板。其中晶片係位在基板上,並透過導線可以與基 板電性連接,墊塊係配置在晶片上,而墊塊係為環狀的樣 式,且墊塊具有至少一開口。承載基板係位在墊塊上,藉 由晶片、墊塊及承載基板會構成一容室,容室內的壓力係 透過墊塊之開口與容室外的壓力平衡。微型機構係配置在 承載基板上。環狀體係與基板接合,環狀體具有一容納 槽,用以容納晶片、微型機構、墊塊、承載基板及導線。 透明基板係位在環狀體上,並密封住容納槽。

伍、(一)、本案代表圖為:第 3 圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

310:基板 312:接點 316:表面

320: CMOS 晶片 322: 主動表面 326: 晶片接點

陸、英文發明摘要 (發明名稱: Package structure for a microsystem)

A package structure for a microsystem includes a substrate, a chip, a cushion, a carrier substrate, a micromechanism, many wires, an annular body and a transparent plate. The chip is placed on the substrate and is electrically connected therewith through the wires. The cushion, annularity-shaped, is placed on the chip and is provided with a opening. The carrier





四、中文發明摘要 (發明名稱:微系統封裝結構)

329:記憶體配置區域 350:墊塊 352:開口

360: 導線

陸、英文發明摘要 (發明名稱:Package structure for a microsystem)

substrate is placed on the cushion. A chamber is constructed from the chip, the cushion and the carrier substrate. The pressure inside and outside the chamber can be balanced through the opening. The micromechanism is placed on the carrier substrate. The annular body is formed on the substrate and has a hole receiving the chip, the micromechanism, the cushion, the carrier



四、中文發明摘要 (發明名稱:微系統封裝結構)

陸、英文發明摘要 (發明名稱:Package structure for a microsystem)

substrate and the wires. The transparent plate is attached on the annular body and seal the hole of the annular body.



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
二、□主張專利法第二十五 二、□主張專利法第二十五	條之一第一項優先	<b> </b>	
申請案號:			
日期:			
三、主張本案係符合專利法	- 第一十條第一項[	7 第一款但建成	一笠・勢伯聿相定う 期間
	(第一)除第一次[	」尔 秋仁百久	□ <b>尔一</b> 称广音 <b></b>
日期:			
四、□有關微生物已寄存於 東右國宗。	公國外:		
寄存國家: 寄存機構:			
寄存日期:			
寄存號碼: □有關微生物已寄存於	>國內(太局所指定	ク 客存機構)・	
寄存機構:		~ 4 11 12 1A7.	
寄存日期:			
寄存號碼: □熟習該項技術者易於	<b>冷獲得. 不須寄存。</b>		
TIN S/T-LIST UN A SI DEN SINGI DE LA LIST UN AL LIST UN ALL LIST UN AL LIST U			

#### 五、發明說明(1)

# 【發明所屬之技術領域】

本發明是有關於一種微系統封裝結構,且特別是有關於一種具有微鏡片機構之微系統封裝結構,而在微鏡片機構與CMOS晶片之間具有環形樣式的墊塊,而墊塊具有至少一開口,以減緩微鏡片機構因高溫熱膨脹而產生翹曲的程度。

## 【先前技術】

在現今資訊世代的社會下,電子產品已變成人類不可或缺的日常用品,其中就投影設備而言,是利用投射的原理,將平面的影像投射到更大的螢幕上,在投射的同時將影像放大,而可以同時讓許多人看到其平面上的影像上。目前投影機最常被公司行號用來作簡報或自上型電腦或自人投影機,還可和筆記型電腦或自上型電腦,也是對於人方式形態,如此便可以直接將影像、文字或表格做投影。另外,一般常見的投影電視,亦是利用投影的方式形成書面到螢幕上。

接下來,敘述另一種影像顯示裝置,請參照第1圖, 其繪示一般投影設備的影像投影示意圖。投影設備100包括一燈源102、多個透鏡104、108、一彩色濾光片106、一 微系統封裝結構120、一鏡頭110及一螢幕112,其中燈源 102會發射出一光線114,而光線114會投射到透鏡104上, 經過透鏡104的折射,光線114會投射到彩色濾光片106 上,而光線114經過彩色濾光片106的濾光,再投射到透鏡





#### 五、發明說明 (2)

# 【發明內容】

因此本發明的目的就是在提供一種微系統封裝結構,可以減緩因高溫熱膨脹使微鏡片機構產生翹曲的程度,並且光線在經過微鏡片反射之後,可以精準地投射到螢幕上欲投射的位置。

在敘述本發明之前,先對空間介詞的用法做界定,所謂空間介詞"上"係指兩物之空間關係係為可接觸或不可接觸均可。舉例而言,A物在B物上,其所表達的意思係為A物可以直接配置在B物上,A物有與B物接觸;或者A物係





#### 五、發明說明(3)

配置在B物上的空間中,A物沒有與B物接觸。

綜上所述,本發明之微系統封裝結構,雖然晶片在 作動時會產生高溫,並且聚焦後的光線照射到微鏡片機構 上之後,亦會使微鏡片機構產生高溫,導致透過熱傳導及 空氣對流效應,會使位在容室內的氣體之溫度大幅增加,





## 五、發明說明 (4)

但是由於墊塊具有開口,透過墊塊之開口可以使容室和環狀體、透明基板與基板所形成的密閉空間連通,因而可以降低容室內的壓力,故能夠減少微鏡片機構翹曲的程度,使得光線經過微鏡片機構之微鏡片反射後,可以較精準地投射到螢幕上欲投射的位置。

為讓本發明之上述和其他目的、特徵、和優點能更明顯易懂,下文特舉一較佳實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下:

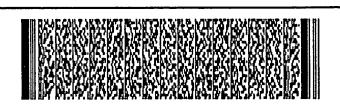
## 【實施方式】

請參照第2圖及第3圖,其中第2圖繪示依照本發明一較佳實施例之微系統封裝結構的剖面放大示意圖,而第3圖繪示依照本發明第一較佳實施例之墊塊平面結構的剖面示意圖。

如第2圖及第3圖所示,微系統封裝結構200包括一基板310、一CMOS晶片320、一微鏡片機構340、一墊塊350及多個導線360。基板310具有一CMOS晶片座314及多個接點312,均配置在基板310之一表面316上,而接點312係位在晶片座314的周圍區域。CMOS晶片320具有一主動表面322及對應之一背面324,並且CMOS晶片320選具有多個晶片接點326,配置在CMOS晶片320之主動表面322的周邊區域上,藉由一黏著層302,可以將CMOS晶片320以其背面324貼附到基板310之晶片座314上。

微鏡片機構承載基板342具有一上表面344及對應之





#### 五、發明說明 (5)

一下表面346,微鏡片機構承載基板342比如係為透明的,而微鏡片機構340係配置在微鏡片機構承載基板342之下表面346上。墊塊350係配置在CMOS晶片320與微鏡片機構承載基板342之間,並且墊塊350係為環狀的樣式,如此一容室328會形成在微鏡片機構承載基板342、CMOS晶片330與環狀的墊塊350之間,並且墊塊350具有一開口352,用以使墊塊350中間區域的壓力與墊塊350外部區域的壓力平衡,故容室328內的壓力會與墊塊350外部區域的壓力平衡。其中墊塊350係為中空的四邊形之樣式,而開口352係位在墊塊350之一側邊的中間區域。

CMOS晶片320具有一記憶體配置區域329,位在CMOS晶片320之主動表面322上,對應於環狀墊塊350的中間內部區域,而晶片接點326係位在環狀墊塊350的外圍區域,其中記憶體配置區域329具有多個記憶單元,每一記憶單元可以儲存"0"或"1"的訊號值。導線360之一端係與晶片接點326電性連接,導線360之另一端係與基板310之接點312電性連接,使得CMOS晶片320可以與基板310電性連接。

微系統封裝結構300還包括一環狀體370及一透明基板380,其中環狀體370係黏合在基板310之表面316上,而基板310與環狀體370係構成一容納槽372,可以容納CMOS晶片320、微鏡片機構340、墊塊350及導線360。透明基板380係位在環狀體370上,並密封住容納槽372,其中透明基板380的材質比如為玻璃。如此光線114經過透明基板





### 五、發明說明 (6)

380之後,可以投射到微鏡片機構340之微鏡片上,藉由控制微鏡片的旋轉角度,可以選擇光線114在經由微鏡片反射之後,是否要往螢幕的方向投射過去。

另外,微系統封裝結構300還具有一乾燥劑390,乾燥劑390係位在環狀體370、透明基板380與基板310所形成的密閉空間中,比如是附著在透明基板380與環狀體370相接合之角落處。如此藉由乾燥劑390可以使環狀體370、透明基板380與基板310所形成的密閉空間中保持乾燥的狀態,故雖然墊塊350具有開口352,依然能夠使容室328保持乾燥的狀態。

請參照第4圖及第5圖,其繪示CMOS晶片藉由靜電吸引力或排斥力選擇微鏡片機構之樣態的剖面示意圖。微鏡片機構340具有多個微鏡片組392,每一微鏡片組392係配置在微鏡片機構承載基板342上,且每一微鏡片組392係配置在CMOS晶片320之其中一記憶單元337的正上方,藉由控制記憶單元337的邏輯層次,可以控制所對應之微鏡片組392之微鏡片394的轉動。其中每一微鏡片組392包括一微鏡片394、一支撐構件396及一樞紐398,支撐構件396之一側係架設在微鏡片機構承載基板342上,支撐構件396之另一側係連接樞紐398,而微鏡片394之一側係連接至樞紐398,如此,微鏡片394可以樞紐398為中心作轉動,其中微鏡片394、支撐構件396及樞紐398之間係為電性連接。

在上述的實施例,雖然CMOS晶片320在作動時會產生高溫,並且聚焦後的光線114照射到微鏡片機構340上之





#### 五、發明說明 (7)

後,亦會使微鏡片機構340產生高溫,導致透過熱傳導及空氣對流效應,會使位在容室328內的氣體之溫度大幅增加,但是由於墊塊350具有開口352,透過墊塊350之開口352可以使容室328和環狀體370、透明基板380與基板310所形成的密閉空間連通,因而可以降低容室328內的壓力,故能夠減少微鏡片機構承載基板342翹曲的程度,使得光線114經過微鏡片機構340之微鏡片反射後,可以較精準地投射到螢幕上欲投射的位置。

在上述的實施例中,環狀體係藉由黏合的方式與基板接合,然而本發明形成環狀體的方法並非僅限於上述的方式,亦可以是其他的方式,如下所述。請參照第6圖,其繪示依照本發明另一較佳實施例之微系統封裝結構的剖面放大示意圖,其中基板410亦可以是與環狀體470一體成型,亦即在製作基板410時,便同時製作環狀體470。

在上述的實施例中,墊塊之開口係位在墊塊之一側邊的中間區域,然而本發明墊塊之開口的配置並非僅限於上述的方式,亦可以是其他的方式,如第7圖、第8圖及第9圖所示,其中第7圖繪示依照本發明第二較佳實施例之墊塊平面結構的剖面示意圖,第9圖繪示依照本發明第三較佳實施例之墊塊平面結構的剖面示意圖,第9圖繪示依照本發明第四較佳實施例之墊塊平面結構的剖面示意圖。請參照第7圖,其中墊塊550係為中空的四邊形之樣式,而開口552係位在墊塊550之角落處。請參照第8圖,墊塊650係為中空的四邊形之樣式,墊塊650還具有至少一突起654,





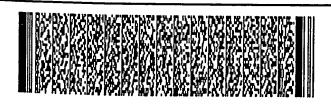
### 五、發明說明 (8)

係突出於墊塊650之開口652的周圍,且突起654係位在墊塊650的外部。請參照第9圖,墊塊750係為中空的四邊形之樣式,墊塊750亦可以是具有多個開口752,比如係分別配置在墊塊750之角落區域。

另外,本發明之微系統封裝結構並非僅限制於將微鏡片機構裝配到CMOS晶片上,亦可以裝配其他的微型機構到CMOS晶片上。

綜上所述,本發明之微系統封裝結構,雖然CMOS晶片在作動時會產生高溫,並且聚焦後的光線照射到微鏡片機構上之後,亦會使微鏡片機構產生高溫,導致透過熱傳導及空氣對流效應,會使位在容室內氣體之溫度大幅之間,但是由於墊塊具有開口,透過墊塊之開口可以使使不動,但是由於墊塊具有開口,透過墊塊之開口可以使不多地與基板所形成的密閉空間連通的和環狀體、透明基板所形成的密閉空間連通的和環狀體、透明基板所形成的密閉空間連通的和環狀體、透明基板所形成的密閉空間連通的程準地投射到養藥上欲投射的位置。

雖然本發明已以一較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何熟習此技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作些許之更動與潤飾,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。





#### 圖式簡單說明

第1圖繪示一般投影設備的影像投影示意圖。

第2圖繪示依照本發明一較佳實施例之微系統封裝結構的剖面放大示意圖。

第3圖繪示依照本發明第一較佳實施例之墊塊平面結構的剖面示意圖。

第4圖及第5圖繪示CMOS晶片藉由靜電吸引力或排斥力選擇微鏡片機構之樣態的剖面示意圖。

第6圖繪示依照本發明另一較佳實施例之微系統封裝結構的剖面放大示意圖。

第7圖繪示依照本發明第二較佳實施例之墊塊平面結構的剖面示意圖。

第8圖繪示依照本發明第三較佳實施例之墊塊平面結構的剖面示意圖。

第9圖繪示依照本發明第四較佳實施例之墊塊平面結構的剖面示意圖。

# 【圖式標示說明】

100:投影設備

102: 透鏡

104: 彩色濾光片

106: 透鏡

108:投影設備

110: 鏡頭

112: 螢幕

114: 光線



#### 圖式簡單說明

120:微系統封裝結構

300: 微系統封裝結構

302: 黏著層

310: 基板

312:接點

314: 晶片座

316:表面

320: CMOS 晶 片

322: 主動表面

324: 背面

326: 晶片接點

328: 容室

329:記憶體配置區域

337; 記憶單元

340: 微鏡片機構

342: 微鏡片機構承載基板

344: 上表面

346: 下表面

350: 墊塊

352: 開口

360: 導線

370: 環狀體

372: 容納槽

380: 透明基板



### 圖式簡單說明

390: 乾燥劑

392: 微鏡片組

394: 微鏡片

396: 支撐構件

398: 樞紐

410: 基板

470: 環狀體

550: 墊塊

552: 開口

650: 墊塊

652: 開口

654: 突起

750: 墊塊

752: 開口



#### 六、申請專利範圍

- 1. 一種微系統封裝結構,至少包括:
- 一第一基板;
- 一晶片,位在該第一基板上,並與該第一基板電性連接;
- 一墊塊,配置在該晶片上,而該墊塊係為環狀的樣式,且該墊塊具有至少一開口;
- 一承載基板,位在該墊塊上,該晶片、該墊塊及該 承載基板係構成一容室;
  - 一微型機構,配置在該承載基板上;
- 一環狀體,與該第一基板接合,該環狀體與該基板構成一容納槽,用以容納該晶片、該承載基板、該微型機構及該墊塊;以及
- 一第二基板,係位在該環狀體上,並密封住該容納槽,其中該容室內的壓力係透過該開口與該容納槽內的壓力平衡。
- 2. 如申請專利範圍第1項所述之微系統封裝結構,其中該晶片具有一記憶體配置區域及複數個晶片接點,均配置在該晶片之一表面上,而該些晶片接點係環繞配置在該記憶體配置區域的周圍,該墊塊係位在該些接點與該記憶體配置區域之間的該晶片之該表面上。
- 3. 如申請專利範圍第1項所述之微系統封裝結構,其中該微型機構係為一微鏡片機構,該微鏡片機構具有複數個微鏡片組,每一該些微鏡片組包括:
  - 一支撑構件,該支撐構件之一側係連接至該承載基





### 六、申請專利範圍

## 板上;

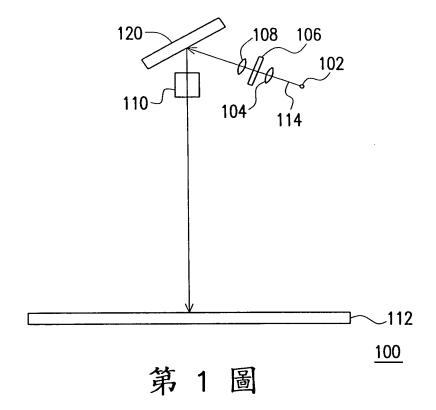
- 一樞紐,該支撐構件之另一側係連接至該樞紐上;以及
- 一微鏡片,該微鏡片之一側係連接至該樞紐上,而該微鏡片係可以該樞紐為中心旋轉。
- 4. 如申請專利範圍第1項所述之微系統封裝結構,還包括複數條導線,該晶片係透過該些導線與該基板電性連接。
- 5. 如申請專利範圍第1項所述之微系統封裝結構,其中該環狀體係與該基板一體成型。
- 6. 如申請專利範圍第1項所述之微系統封裝結構,還包括一乾燥劑,係位在該環狀體、該透明基板與該基板所形成的密閉空間中。
- 7. 如申請專利範圍第1項所述之微系統封裝結構,其中該透明基板係為玻璃。
- 8. 如申請專利範圍第1項所述之微系統封裝結構,其中環狀之該墊塊係為中空的四邊形之樣式。
- 9. 如申請專利範圍第8項所述之微系統封裝結構,其中該開口係位在該墊塊之一側邊的中間區域。
- 10. 如申請專利範圍第8項所述之微系統封裝結構,其中該開口係位在該墊塊之角落區域。
- 11. 如申請專利範圍第8項所述之微系統封裝結構, 其中該墊塊係具有複數個開口,該些開口係位在該墊塊之 角落區域。



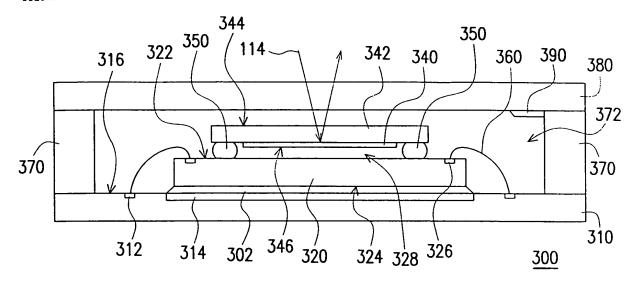
#### 六、申請專利範圍

- 12. 如申請專利範圍第1項所述之微系統封裝結構, 其中該墊塊還具有至少一突起,係突出於該墊塊之該開口 的周圍,且該突起係位在該墊塊的外部。
- 13. 如申請專利範圍第1項所述之微系統封裝結構, 其中該承載基板及該基板係為透明的樣式。
- 14. 如申請專利範圍第1項所述之微系統封裝結構,其中該晶片係為一記憶體晶片。
- 15. 如申請專利範圍第1項所述之微系統封裝結構,其中該微型機構係配置在該容室中。

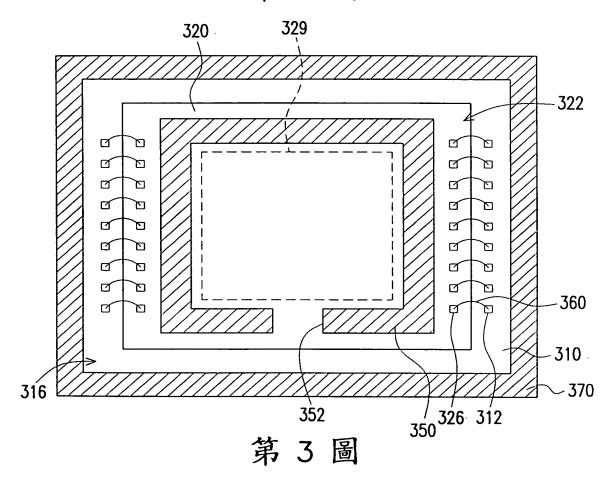


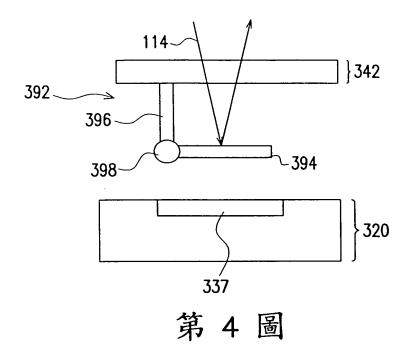


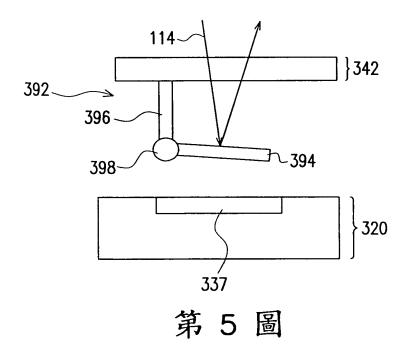
9



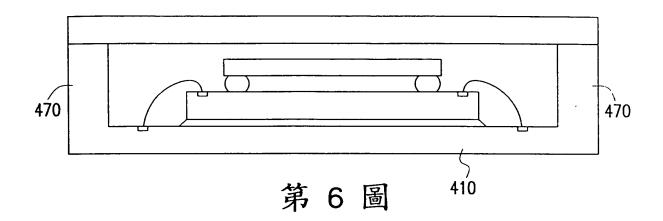
第2圖

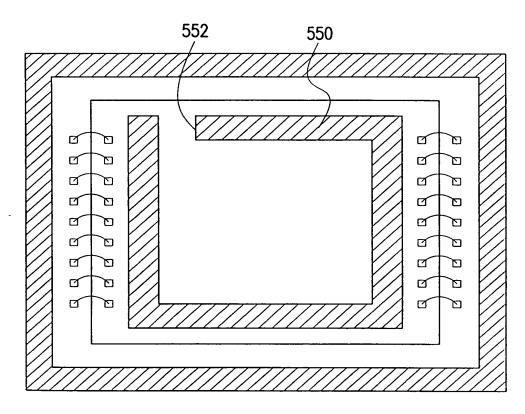






٠





第 7 圖

1

9529TW

